

High-tech Analysis Equipment

# SEMINAR

## FT-IR & UV-VIS 이론 및 실습 교육

일 시 : 2018. 3. 27(화) / 장 소 : 한양대학교 퓨전테크센터 402호

주 관 : 한양대학교 서울캠퍼스 LINC+ 공동기기원

### | 세미나 목차



시간	강의내용	장소
09:00 ~ 09:10	등록	퓨전테크센터 402호
09:10 ~ 10:00	FT-IR 기본 이론(1)	
10:10 ~ 11:00	FT-IR 분석 활용(2)	
11:10 ~ 12:00	UV-Vis 기본 이론	
12:10 ~ 13:10	점심 Break time & 장비실 이동	신소재120호
13:10 ~ 15:00	FT-IR 응용 실습(A/B)	조별실습
15:10 ~ 17:00	UV-VIS 응용 실습(A/B)	조별실습
3월28일~30일	자율이용자 개별 실습 및 수료증 배부	개별실습

### | 주소 및 오시는 길

주 소 : 서울시 성동구 왕십리로 222  
한양대학교 퓨전테크센터 402호(이론)  
한양대학교 신소재공학관 120호(실습)

지하철 : 2호선 한양대역 2번 출구

버 스 : 간선 302, 410

지선 2012(청량리), 2013, 2014, 2222



퓨전테크센터  
(이론교육장소)

신소재공학관  
(실습교육장소)

### | 참가신청

참가인원 : 이론강의 및 실습 30명

신청방법 : 이메일(ecom7@hanyang.ac.kr)로 신청서 접수

신청기한: 2018년 3월 21일(수) 17시까지 제출

참가문의: 한양대 LINC+ 공동기기원 설희진 (02-2220-1387)

교육특전 : 교육비 무료 (자율이용수수료실습: 2만원)

\*사전 등록자에 한하여 참가 가능하며, 선착순 마감 될 수 있음을 알려 드립니다.



한양대학교



서울공동기기원  
Analytical  
Instrumentation Center



Leading in Interdisciplinary Cooperation  
사학보유장비 관학협력 선도대학 육성사업